

産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo-ml (@aist.go.jp を付けてください)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	WO2011/121857	構造体、局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップ、及び局在型表面プラズモン共鳴センサ、並びにこれらの製造方法	株式会社カネカ 独立行政法人産業技術総合研究所
2	WO2011/122414	多孔性フィルターを支持体とする水素分離膜、欠陥の封止方法	独立行政法人産業技術総合研究所 JX日鉱日石エネルギー株式会社
3	WO2011/125615	細胞分別方法、細胞培養基材、および細胞分別装置	独立行政法人産業技術総合研究所
4	WO2011/125897	金属化合物結晶の製造方法、装飾品の製造方法および金属化合物結晶	独立行政法人産業技術総合研究所 渡部物産株式会社
5	WO2011/129103	リチウムイオン二次電池用正極及びその正極を有するリチウムイオン二次電池	株式会社豊田自動織機 独立行政法人産業技術総合研究所
6	WO2011/132791	酸素分圧制御装置および酸素分圧測定器	独立行政法人産業技術総合研究所
7	WO2011/142430	凍結耐性が付与された植物体の生産方法およびその利用	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人岩手大学
8	WO2011/145736	ガスセンサ	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社美山技研
9	WO2011/152265	直動伸縮アーム機構および当該直動伸縮アーム機構を備えたロボットアーム	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2013-128712	注射器溶融装置	独立行政法人産業技術総合研究所 有限会社セイム
11	特開2013-129655	免疫刺激因子担持微粒子	独立行政法人産業技術総合研究所 セルメディシン株式会社
12	特開2013-129731	生分解性高分子の分解速度制御法	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2013-129914	マグネシウム合金板材の製造方法並びにマグネシウム合金板材及びそれを用いたプレス成形体	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人京都大学 日立金属株式会社
14	特開2013-130374	集光型加熱装置および自動車	独立行政法人産業技術総合研究所 有限会社セイム
15	特開2013-130399	放射線測定器	日立GEニュークリア・エナジー株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2013-130492	プラズマを用いて試料をイオン化もしくは原子化して分析を行う分析装置用の噴霧器および分析装置	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社エス・テイ・ジャパン
17	特開2013-130585	核磁気共鳴イメージング装置	独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2013-131487	プラズマ評価装置	独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2013-132245	組換え微生物	花王株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2013-132288	細菌、有機物分解用複合菌、有機性廃棄物処理方法、有機肥料、有機肥料製造方法、及び菌床	独立行政法人産業技術総合研究所 リサイクル ファクトリー株式会社
21	特開2013-133273	単結晶製造装置および単結晶の製造方法	株式会社フジクラ 独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2013-133274	種結晶保持部材、窒化アルミニウム単結晶の製造方法およびその製造装置	株式会社フジクラ 独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2013-133388	フォトクロミック物質およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2013-134914	導電性組成物、これを用いた配線基板の製造方法および配線基板	太陽ホールディングス株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2013-134952	走査型電子顕微鏡像観察用の試料支持部材及び走査型電子顕微鏡像の観察方法	独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2013-136498	量子ドット含有チタン化合物及びその製造方法、並びに該量子ドット含有チタン化合物を用いた光電変換素子	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2013-136790	複合化高分子材料、これを含む光学材料および熱可塑性芳香族ポリマー	独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2013-137868	無機固体電解質を用いた液体およびポリマーフリーのリチウム-空気電池	独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2013-138783	つまずきリスク評価装置、つまずきリスク評価システム及びつまずきリスク評価方法	独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2013-139029	可視光吸収能を有する多孔質吸着材とその低温作製法	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2013-140849	半導体チップ、半導体モジュール、及び半導体チップ実装方法	独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2013-141415	単糖の製造方法及び製造装置並びにエタノールの製造方法及び製造装置	株式会社IHI 独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2013-141631	半導体単層カーボンナノチューブの抽出分	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
34	特開2013-142539	質量流量計	独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2013-143487	半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2013-143969	植物における糖鎖構造の改変方法及びその植物体	独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2013-144769	自己修復性材料、自己修復性材料の使用方法及びゲル材料	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2013-144778	有機無機複合材、その製造方法、歯科用材料および骨代替材料	株式会社トクヤマデンタル 独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2013-145228	ガス中のホルムアルデヒド濃度の決定方法	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2013-145589	パーチャルリアリティ環境生成装置及びコントローラ装置	独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2013-145800	半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所